



ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไอออน

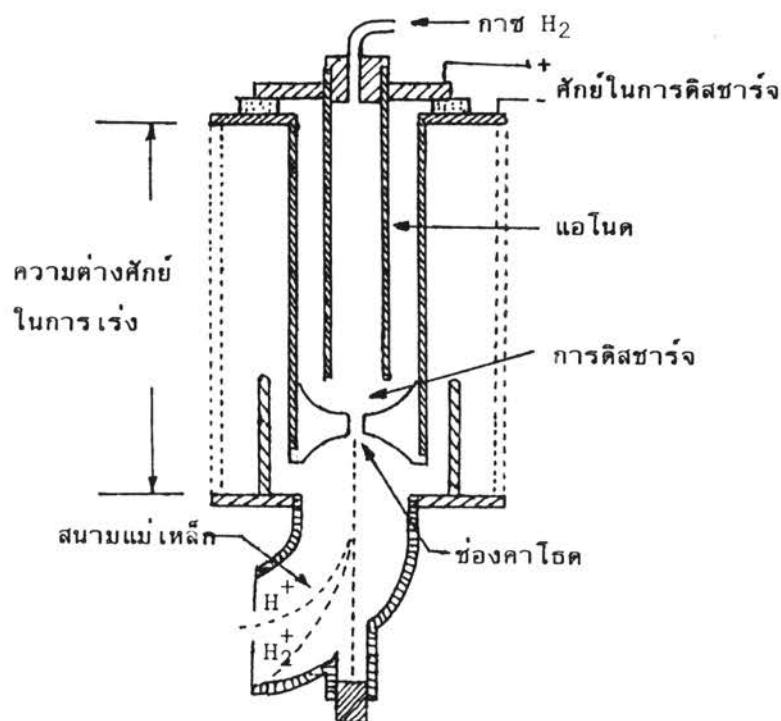
ในเครื่องกำเนิดไอออนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. แหล่งกำเนิดไอออน (Ion source)
2. ส่วนนำไอออนออกจากแหล่งกำเนิด
3. ส่วนโฟกัส (Focusing)

2.1 แหล่งกำเนิดไอออน

แหล่งกำเนิดไอออนทุกชนิดมีหลักการเดียวกัน คือ การไอออไนซ์ก๊าซให้เป็นไอออน กลวิธีสำหรับการไอออไนซ์ก๊าซนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกำเนิดไอออนแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ในการวิจัยนี้จะกล่าวถึงแหล่งกำเนิดไอออนบวกชนิดต่างๆ ที่ให้ลำไอออนเชิงเส้น (linear beam) ดังจะได้กล่าวอย่างสั้นๆ ยกเว้นวิธีที่ใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้นที่จะกล่าวอย่างละเอียด แหล่งกำเนิดไอออนที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่

2.1.1 แหล่งกำเนิดไอออนชนิดลำคาแนลคาโทดเย็น (cold cathode canal ray ion source) ชนิดนี้ประกอบด้วยคาโทดและแอโนดทรงกระบอกที่มีแกนร่วมกัน แอโนดอยู่ภายในระหว่างผนังคาโทดและแอโนดมีช่องว่างเพียงพอสำหรับการดีสชาร์จ (discharge) บริเวณการดีสชาร์จเกิดขึ้นรอบๆ ขอบของแอโนดทรงกระบอก ที่ปลายคาโทดมีช่องเล็กๆ สำหรับให้ไอออนพุ่งออกไป ดังรูปที่ 2.1

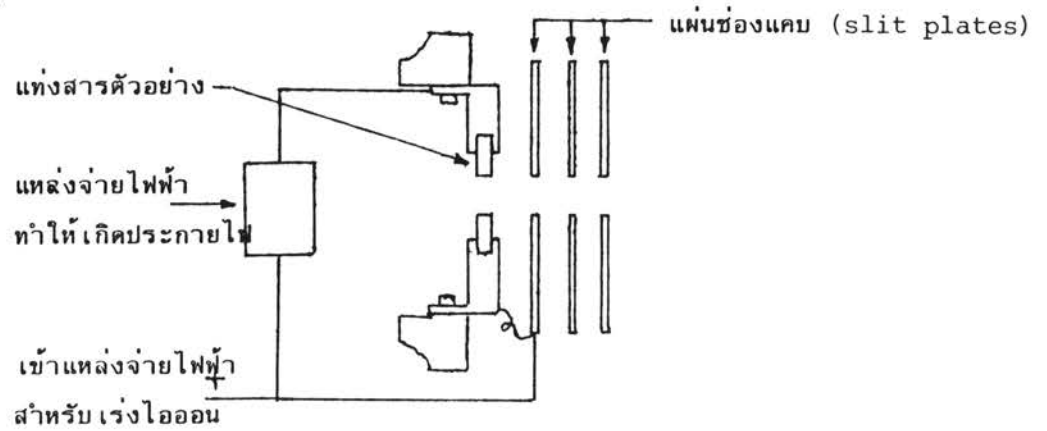


รูปที่ 2.1 แสดงโคอะแกรมของแหล่งกำเนิดไอออนชนิดลำคาโทดแคโทดเย็น

ความต่างศักย์ที่ให้ต่อแหล่งกำเนิดชนิดนี้มีค่า 20 กิโลโวลต์ ใช้กระแส 10 ถึง 100 มิลลิแอมป์ ขณะที่เครื่องทำงานปลายคาโทดจะร้อนจนแดง และที่บริเวณฐานเครื่องกำเนิดจะมีน้ำมันซึ่งเย็นระบายความร้อนอยู่ ก๊าซจะถูกปล่อยเข้าทางฐานเข้าไปภายในแอโนด ความดันภายในไม่จำกัดแต่หากเทียบกับแหล่งกำเนิดที่ใช้ศักย์สูงๆ จะอยู่ระดับ 10^{-2} มิลลิเมตรปรอท ถัดจากช่องคาโทดจะมีแม่เหล็กเพื่อที่จะแยกไอออนที่ถูกเร่งออกมา ตอนแรกขณะเครื่องทำงานจะมีไอออนโมเลกุลไฮโดรเจนมาก แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงจะมีโปรตอนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และลำโปรตอนนี้มีกระแสประมาณ 1 ไมโครแอมป์

แหล่งกำเนิดชนิดนี้ไม่ค่อยใช้ประโยชน์เพราะมีการกระจายพลังงานของไอออนที่พุ่งออกมา การกระจายพลังงานมีตั้งแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 20 กิโลโวลต์ ซึ่งไม่เหมาะกับเครื่องเร่งแบบใหม่²

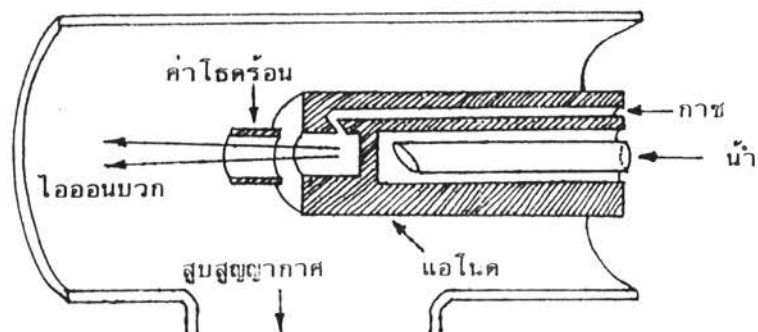
2.1.2 แหล่งกำเนิดโดยใช้ประกาย (spark source) วิธีนี้เป็นแหล่งกำเนิดที่ใช้สร้างไอออนจากอนินทรีย์สารของแข็ง (inorganic solid) แหล่งกำเนิดชนิดนี้ประกอบด้วยขั้วที่มีสารที่ต้องการวิเคราะห์หาคืออยู่ในความดันต่ำ ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงโคะแกรมของแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้ประกายไฟ

ไอออนสร้างขึ้นได้โดยการใส่ความต่างศักย์สูงมากอยู่ในลำดับขนาด (order of magnetude) 30-100 กิโลโวลต์ เข้ากับขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อเกิดประกายไฟ (spark) การคายประจุ (discharge) จะเกิดขึ้น ผลจะทำให้ไอออนของสารที่จะศึกษาเกิด แล้วจึงเร่งไอออนและทำให้เป็นลำตรงก่อนที่จะผ่านเข้าส่วนโฟกัส²

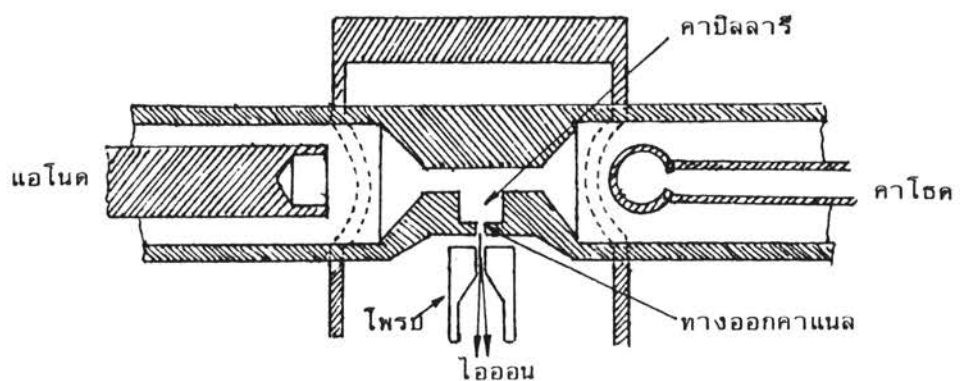
2.1.3 แหล่งกำเนิดไอออนชนิดอาร์คคาโทดร้อน (Hot cathode arc ion source) วิธีนี้สร้างไอออนโดยการปล่อยอิเล็กตรอนออกจากคาโทดซึ่งร้อน (คาโทดที่มีไส้) ขณะเดียวกันให้ความต่างศักย์ระหว่างคาโทดและแอโนดน้อย ที่ใช้กันประมาณ 200 โวลต์ แต่กระแสมาก เนื่องจากภายในมีก๊าซ ทำให้เกิดการไอออไนซ์ ผลที่ได้ก็คือจะมีไอออนบวกเกิดขึ้น และไอออนบวกจะถูกสนามไฟฟ้าผลักออกมาตรงรูคาโทด ดังรูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นแบบหนึ่งของแหล่งกำเนิดชนิดนี้



รูปที่ 2.3 แสดงโคะแกรมแหล่งกำเนิดไอออนชนิดอาร์คคาโทดร้อน

แหล่งกำเนิดประเภทนี้ให้ไอออนที่หลุดมาจากแหล่งกำเนิดมีพลังงานที่สม่ำเสมอมาก และยังสามารถทำความดันต่ำได้ นอกจากนี้ยังลดปริมาณของก๊าซที่เหลือจากการไอออไนซ์ที่รวม ออกมากับลำไอออน²

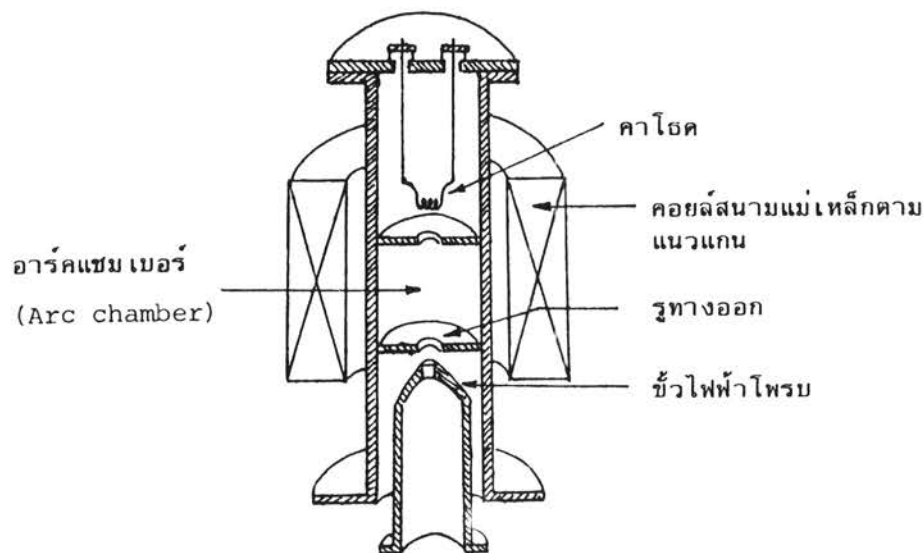
2.1.4 แหล่งกำเนิดไอออนชนิดคาปิลลารีอาร์ค (capillary arc) ลักษณะของ แหล่งกำเนิดไอออนชนิดนี้ ความจริงแล้วตัดแปลงมาจากแหล่งกำเนิดไอออนชนิดอาร์คคาโทดร้อน โดยการรวมการดีสชาร์จ (discharge) ไว้ในบริเวณเล็กๆ ซึ่งเรียกว่า คาปิลลารี (capillary) และมีรูที่คาปิลลารีเป็นทางออกของไอออนเรียกว่าคาแนล (canal) ซึ่งคาปิลลารีจะขวางทิศทาง ของการแผ่ลำไอออนโดยหันด้านคาแนลออก ส่วนคาโทดและแอโนดจะแยกจากกันโดยขยายออก ทั้ง 2 ข้าง ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แสดงโคอะแกรมแหล่งกำเนิดไอออนชนิดคาปิลลารี (ผนังโลหะ) อาร์ค

เมื่อมีคาปิลลารีจะเพิ่มกระแสในการอาร์ค และยังเลือกผิวที่จะทำผนังของคาปิลลารี ได้ ทำให้การรวมไอออนอะตอมได้ดีขึ้น ในคาปิลลารีมีความหนาแน่นไอออนสูงจึงบังคับให้ฝัก พลาสมา (plasma sheath) เข้าใกล้ผนัง ไอออนบวกพุ่งออกตามแนวรัศมีตลอดฝักและปรากฏออกที่ คาแนลของคาปิลลารีด้วยพลังงานไม่ต่างกันนัก ยิ่งกว่านั้นถ้าผนังคาปิลลารีใช้สสารที่มีสัมประสิทธิ์ ของรีคอมไบเนชัน (recombination) มาก ไอออนบวกจะกลายเป็นอะตอมธรรมดา จะปลด ปล่อยพลังงานความร้อนและผลนี้ทำให้มีอะตอมในก๊าซมากขึ้น การไอออไนซ์ก๊าซที่มีอะตอมมากๆ จะทำให้มีโปรตอนสูงขึ้นทำให้ลำมีความเข้มมากขึ้น และเปอร์เซ็นต์ของไอออนอะตอมมากขึ้น²

2.1.5 แหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic ion source) แหล่งกำเนิดชนิดนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแหล่งกำเนิดชนิดอื่นๆ โดยการใช้คอยล์สนามแม่เหล็ก (magnetic field coil) ซึ่งมีสนามแม่เหล็กตามแนวแกนทำหน้าที่นำการดิสชาร์จ (discharge) มารวมไว้แห่งเดียวกันในบริเวณใกล้ๆ รูทางออกซึ่งมีความหนาแน่นของการไอออนในซ้่มาก ตัวอย่างแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้แม่เหล็กซึ่งปรับปรุงมาจากชนิดอาร์คคาโฮครอน ดังรูปที่ 2.5

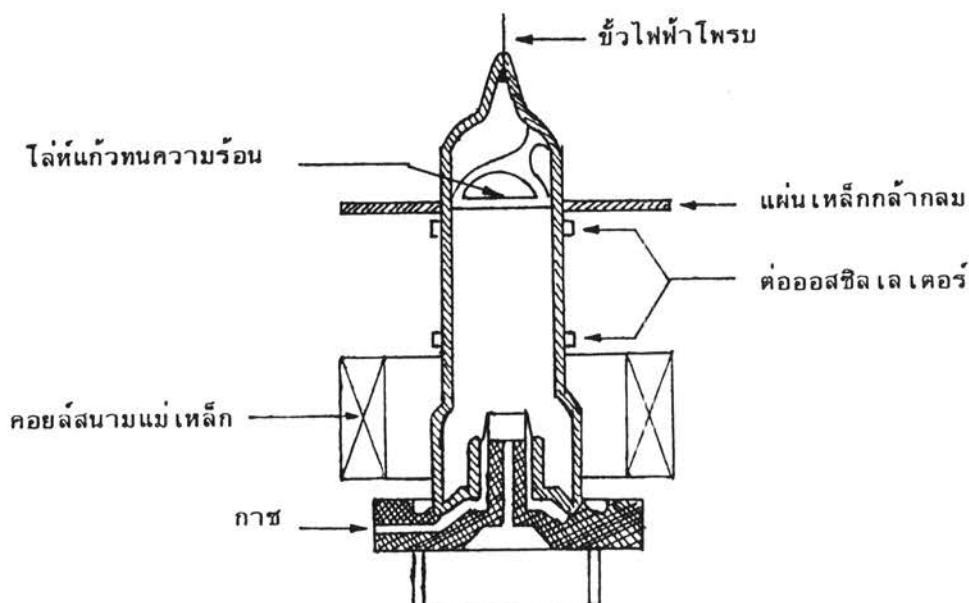


รูปที่ 2.5 แสดงโคอะแกรมแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้แม่เหล็กปรับปรุงจากชนิดอาร์คคาโฮครอน

สนามแม่เหล็กจะทำให้ไอเล็กตรอนอยู่ในแนวเดียวกันอย่างหนาแน่น ดังนั้นการดิสชาร์จถูกจำกัดด้วยพื้นที่หน้าตัดเท่ากับพื้นที่ของผิวการแผ่ของคาโฮค แหล่งกำเนิดชนิดนี้จะมีไอออนเพิ่มขึ้นมาก เพราะว่าสนามแม่เหล็กจะรักษาโปรตอนส่วนที่แผ่ไปยังผิวของแชมเบอร์ ซึ่งจะหายไปให้คงอยู่และจะได้ผลมากๆ เมื่อรัศมีเฉลี่ยของความโค้งของทางเดินไอออนในสนามแม่เหล็กมีขนาดเท่ารูทางออก²

2.1.6 แหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้ความถี่วิทยุ (Radio frequency - discharge ion source) แหล่งกำเนิดชนิดนี้ไม่มีขั้วไฟฟ้า เกิดการดิสชาร์จ (discharge) ในกาซได้โดยใช้สนามความถี่วิทยุและมีสนามแม่เหล็กตามแนวแกนทำให้เพิ่มจำนวนไอออนที่สร้างขึ้นมา ประโยชน์อันหนึ่งของการดิสชาร์จ (discharge) โดยไม่มีขั้วนี้ คือ ไม่มีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของคาโฮค นอกจากนี้ไอเล็กตรอนจะหมุนเป็นวงเนื่องจากสนามแม่เหล็กผลอดที่มีกาซทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นการชน ผลก็คือ ได้ไอออนมากขึ้นและสนามแม่เหล็กจะทำให้ไอออนมา

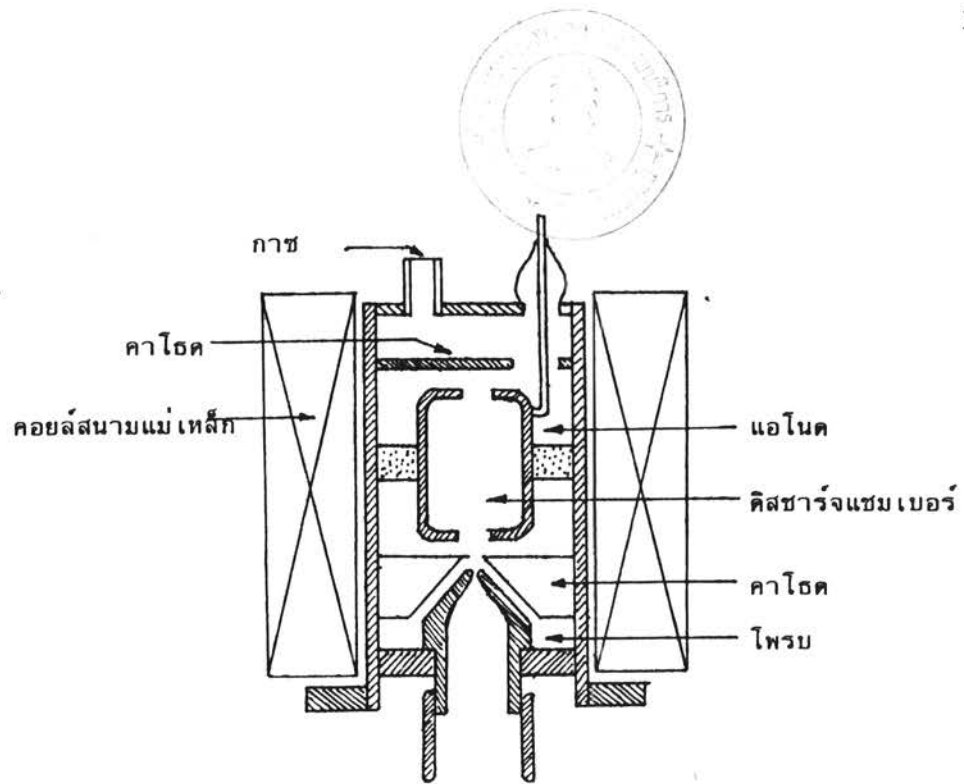
รวมทั้งแห้งเดียวกัน จึงเพิ่มจำนวนไอออนอีกและไอออนจะเคลื่อนออกจากช่องของขั้วไฟฟ้าโพรบ ซึ่งเป็นส่วนดึงไอออนออกจากแหล่งกำเนิด รูปที่ 2.6 แสดงโครงสร้างของแหล่งกำเนิดชนิดความถี่วิทยุคิสซาร์จแบบหนึ่ง



รูปที่ 2.6 แสดงโคะแกรมแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้ความถี่วิทยุคิสซาร์จ

ปัญหาที่สำคัญของแหล่งกำเนิดไอออนโดยใช้ความถี่วิทยุคิสซาร์จนี้ก็คือ การรวมการคิสซาร์จ (discharge) มาไว้แห้งเดียวกันในปริมาณเล็กๆ และการป้อนพลังงานความถี่วิทยุทำให้เกิดการคิสซาร์จ (discharge) การนำแหล่งกำเนิดชนิดนี้ไปใช้เพื่อที่จะสร้างไอออนบวกซึ่งมีการคั้นคว่ำโดยการทดลองหลายครั้งในประเทศอังกฤษและแคนาดา พบว่าความถี่ที่ใช้คือ 100 ถึง 200 เมกะเฮิรตซ์ (megahertz) ซึ่งมีวงจรรีโซแนนท์ (resonant) โดยมีคอยล์พันรอบคิสซาร์จแชมเบอร์ (discharge chamber) 2 ถึง 3 รอบ กำลังความถี่วิทยุ (rf - power) อยู่ในลำดับ 100 วัตต์²

2.1.7 แหล่งกำเนิดไอออนชนิดอิเล็กทรอนิกส์เล็กรอนอสซิลเลชัน (Electron oscillation (P.I.G) ion source) ลักษณะแหล่งกำเนิดไอออนชนิดนี้ประกอบด้วยแอโนดทรงกระบอก (cylindrical anode) กลวงอยู่ระหว่างคาโทด (cathode) และแอนตี้คาโทด (anti - cathode) และทั้งหมดนี้อยู่ภายในหลอดแก้วบรรจุก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซชนิดอื่นที่ต้องการศึกษาที่ความดันต่ำ และมีคอยล์สนามแม่เหล็ก (magnetic field coil) วางอยู่โดยมีแกนร่วมกับแอโนดทรงกระบอก ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 แสดงไดอะแกรมของแหล่งกำเนิดไอออนชนิดอิเล็กตรอนออสซิลเลชัน

เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้าแก่คาโทด แอนด์คาโทดและแอโนด อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะหลุดออกมาจากคาโทดแต่ละอัน ซึ่งจะถูกรวมเนื่องจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าจะทำให้อิเล็กตรอนปฐมภูมิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปยังแอโนดตรงกระบอกในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า และเลยเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีสนามไฟฟ้าภายในแอโนดตรงกระบอก ขณะที่ถูกรวมด้วยสนามไฟฟ้าจะเกิดการควง เนื่องจากถูกแรงอันเกิดจากสนามแม่เหล็กในทิศทางตั้งฉากกับระนาบของทิศสนามแม่เหล็กกับความเร็วของอิเล็กตรอน เนื่องจากภายในมีกาซไฮโดรเจนอิเล็กตรอนปฐมภูมิจึงสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งในการไอออไนซ์กาซ และจะให้ไอออนบวกกับอิเล็กตรอนทุติยภูมิ จากนั้นอิเล็กตรอนปฐมภูมิจะเลยออกมาด้านตรงข้ามด้วยพลังงานที่น้อยกว่าตอนแรกที่เข้ามา และจะถูกสนามไฟฟ้าเนื่องจากคาโทดอีกด้านหนึ่งผลักกลับ จะเป็นเช่นนี้ไปจนอิเล็กตรอนปฐมภูมิมีพลังงานต่ำ และถูกนำพามายังแอโนดกลายเป็นกระแสในวงจรรภายนอก ส่วนอิเล็กตรอนทุติยภูมิมีพลังงานต่ำจึงมีผลน้อยมากในการไอออไนซ์กาซ

ไอออนบวกที่สร้างขึ้นมากถูกบังคับไปตามแนวแกนโดยสนามแม่เหล็กภายนอก เมื่อเข้าใกล้คาโทดมันจะถูกเร่งตรงไปยังคาโทดและชนด้วยพลังงานหลายร้อยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV) โดยผิวคาโทดที่เหมาะสมจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิขึ้นอีก ถ้าจำนวนอิเล็กตรอนทุติยภูมิเกิดขึ้นมากกว่าจำนวนไอออนที่สร้างต่ออิเล็กตรอนปฐมภูมิ การดิสชาร์จจะกลายเป็นสะสมมากขึ้น และกระแสจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจำกัดโดยวงจรรภายนอกในที่สุด การดิสชาร์จ (discharge)

จะมีเสถียรภาพโดยปรากฏการณ์กำเนิดการด้วยตนเอง (self maintaining phenomenon) เป็นการสมดุลง่ายของกระแสและไปเทนเซียลคร้อป (potential drop) ซึ่งก็คือจำนวนของไอออนต่ออิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนต่อไอออนเท่ากัน ขณะที่ไอออนบวกกระทบคาโธดโดยเหตุที่ตรงกลางคาโธดมีช่องเล็กๆ อยู่ ดังนั้นจะมีไอออนบวกส่วนหนึ่งที่พุ่งออกมา ซึ่งจะถูกเร่งออกมาด้วยขั้วไฟฟ้าโทรม ซึ่งเป็นส่วนที่ดึงไอออนออกมาจากแหล่งกำเนิด

แหล่งกำเนิดไอออนชนิดอิเล็กตรอนออสซิลเลชันนี้ จะให้อัตราส่วนของกระแสไอออนต่อกระแสอิเล็กตรอนในการดิสชาร์จ (discharge) ดีกว่าชนิดคาโธดร้อนและให้อัตราส่วนไอออนต่อไอออนไม่เลวลงมีค่าดีขึ้นโดยความหนาแน่นกระแส พบว่ามีอะตอมเป็นส่วนประกอบ 60 เปอร์เซ็นต์ ของไอออนทั้งหมดที่ออกมาจากแหล่งกำเนิด เนื่องจากเป็นคาโธดชนิดไม่มีไส้ ดังนั้นความร้อนในการดิสชาร์จ (discharge) สามารถควบคุมได้อย่างง่ายและได้ความหนาแน่นกระแสสูง นอกจากนี้อัตราการไหลของก๊าซที่ออกจากช่องคาโธดเล็กมีค่าน้อย คือ อยู่ในลำดับ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมงที่ เอ็น.ที.พี (N.T.P) ผลอันนี้จึงทำให้แหล่งกำเนิดไอออนชนิดอิเล็กตรอนออสซิลเลชันไม่ต้องใช้สุญญากาศที่แตกต่างกับบริเวณขั้วไฟฟ้าโทรม (probe electrode) กับบริเวณคอลัมน์การเร่ง

จากการพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนชนิดนี้ พบว่าโลหะที่ใช้ในการทำขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสม นั้น คือ อะลูมิเนียม (aluminum) และเบอริลเลียม (beryllium) เนื่องจากโลหะชนิดอื่นทำให้เกิดออกไซด์ฟิล์ม (oxide film) ขึ้นและไม่กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย^{2,3}

2.2 ส่วนนำไอออนออกจากแหล่งกำเนิด

ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไอออน เพราะหากว่าสร้างไอออนขึ้นมาแล้ว หากไม่สามารถนำไอออนออกมาจากแหล่งกำเนิดได้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือถ้าดึงไอออนออกได้ไม่ดีก็ทำให้ได้ไอออนไม่เพียงพอเพียง ในการวิจัยนี้จะกล่าวถึงวิธีการดึงไอออนออกจากแหล่งกำเนิดแต่ละวิธีอย่างสั้นๆ ยกเว้นวิธีสุดท้ายซึ่งใช้ในการวิจัยนี้

2.2.1 เร่งไอออนออกจากแหล่งกำเนิดโดยสนามไฟฟ้าจากแผ่นช่องแคบ (slit - plate) วิธีนี้มักจะสร้างแผ่นช่องแคบวางขนานกันไว้ภายในแหล่งกำเนิด ดังรูปที่ 2.2 แล้วให้ความต่างศักย์เพื่อเกิดสนามไฟฟ้าในการเร่งไอออนออกมา

2.2.2 เร่งไอออนออกจากแหล่งกำเนิดโดยสนามไฟฟ้าระหว่างคาโทดและแอโนด วิธีนี้อาศัยสนามไฟฟ้าที่เกิดจากคาโทดและแอโนดของแหล่งกำเนิดไอออนโดยตรง เพื่อที่จะเร่งไอออนที่เกิดจากการดิสชาร์จ ส่วนจะเร่งไอออนบวกหรือไอออนลบออกขึ้นอยู่กับศักย์ที่โหมบคาโทดและแอโนด

2.2.3 ดึงไอออนออกจากแหล่งกำเนิดด้วยขั้วไฟฟ้าโพรบ (probe electrode) วิธีนี้ใช้กันมากในเครื่องกำเนิดไอออน เพราะแหล่งกำเนิดไอออนหลายชนิดมักจะสร้างไอออนแล้วใช้วิธีการนำไอออนมารวมไว้ในบริเวณรูทางออกที่คาโทด ซึ่งเป็นทางออกของแหล่งกำเนิดไอออน ทำให้มีปัญหาของขีดยึดสเปซชาร์จ (space charge) ซึ่งมีกระแสของไอออนที่มีความเร็วต่ำมีค่าสูงและจะถูกดึงออกทางช่องเล็กๆ ที่คาโทด ดังนั้นขั้วไฟฟ้าที่จะใช้ดึงจึงมีลักษณะแห่เข้าไปในคาโทด ดังรูป 2.4 ถึง 2.7 ซึ่งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าโพรบ (probe electrode) โดยขั้วไฟฟ้าที่ ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและปกติที่ใช้กันมีรูปร่างเป็นกรวยและวางในลักษณะแกนร่วมกันกับแหล่งกำเนิดโดยหันทางด้านปลายแหลมที่มีช่องเข้าไป ความต่างศักย์ที่โหมบขั้วไฟฟ้าโพรบนี้จะเทียบ กับแหล่งกำเนิดไอออน แต่ศักย์จะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะดึงไอออนประเภทใดที่เกิดจากแหล่งกำเนิด หลักการดึงไอออนนั้นเกิดจากสนามไฟฟ้าที่เกิดระหว่างขั้วไฟฟ้าโพรบกับแหล่งกำเนิดไอออน²

2.3 ส่วนโฟกัส (focusing)

ส่วนโฟกัสนี้มีหน้าที่รวมลำไอออนที่ถูกเร่งออกมาจากแหล่งกำเนิดไอออนให้มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลำเล็กๆ ซึ่งก็คือมีความเข้มสูง เพราะการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคต้องการลำไอออนที่ขนานโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กๆ (มีความเข้มมาก) ก่อนที่จะต่อเข้ากับคอลัมน์การเร่ง (accelerating column) การโฟกัสนั้นมีหลายวิธีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างและเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวิธีแรกจะกล่าวอย่างละเอียดกว่าวิธีอื่นเพราะเป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยนี้

2.3.1 การโฟกัสด้วยเลนส์ไฟฟ้าสถิต (focusing of an electrostatic lens) การศึกษาการโฟกัสลำไอออนตอนแรกๆ ส่วนใหญ่ได้จากการทดลองและการสังเกตคุณสมบัติของการโฟกัสของขั้วไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น รูปกรวย ทรงกระบอก และระนาบขนาดต่างๆ กันโดยมีหนึ่งช่วงหรือสองช่วง คุณสมบัติของเลนส์ไฟฟ้าสถิต (electrostatic lens) จะมีคุณภาพดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับศักย์ที่ให้และพลังงานของลำไอออน ถ้าให้ศักย์ที่ช่วยอย่างเหมาะสม

จะทำให้เกิดเลนส์ไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีคุณสมบัติของการโฟกัสลำอนุภาคได้ดี ขั้วไฟฟ้าที่ออกแบบมาส่วนมากไม่ต้องการใช้กับศักย์สูงๆ ในการวิจัยนี้จะใช้คุณสมบัติของการโฟกัสด้วยเลนส์ไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะกล่าวถึงขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการโฟกัสด้วยเลนส์ไฟฟ้าสถิต 2 แบบเท่านั้นคือ แบบโคอะแฟร์มวางขนานกัน ดังรูปที่ 2.8 และแบบทรงกระบอกวางเรียงกันโดยมีแกนร่วม ดังรูปที่ 2.9

ขั้วการโฟกัสทั้ง 2 แบบ หากคิดว่ามันมีค่าศักย์กระจายตามแกน Z มีค่า คือ

$$V(r=0) = V_0(z) \quad 2.1$$

เมื่อศักย์นี้อ้างอิงกับจุดหนึ่งๆ ซึ่งพลังงานอนุภาคเป็นศูนย์ ดังนั้นการวัดความต่างศักย์ก็คือ การวัดพลังงานของอนุภาค ถ้าอนุภาคมีพลังงาน T จะได้ว่า พลังงาน $T = -V$

ค่าศักย์ (V) นี้เมื่อกระจายรอบๆ รัศมี $r = 0$ จะได้

$$V = V_0 - \frac{r^2}{4} \frac{d^2V_0}{dz^2} + \frac{r^4}{64} \frac{d^4V_0}{dz^4} \quad 2.2$$

จากฟังก์ชันศักย์นี้ จะใช้เทอมต้นๆ เท่านั้น เพราะเทอมหลังๆ มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเทอมต้น และหาส่วนประกอบของสนามตามแนวรัศมีและสนามตามแนวแกนได้ดังนี้

$$E_z = -\frac{dV_0}{dz} \quad 2.3$$

$$E_r = \frac{r}{2} \frac{d^2V_0}{dz^2}$$

สมการการเคลื่อนที่ตามแนวรัศมี คือ $m\ddot{r} = eE_r$ ซึ่งเขียนใหม่เป็น

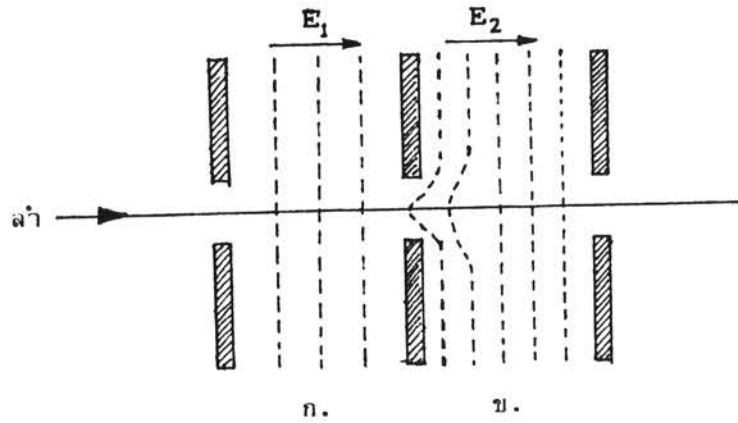
$$m\ddot{z} \frac{dr}{dz} + m\dot{z}^2 \frac{d^2r}{dz^2} = eE_r \quad 2.4$$

แต่ว่า $m\dot{z} = eE_z = -\frac{edV_0}{dz}$ และ $m\dot{z}^2 = -2eV$ ดังนั้นสมการที่ 2.4 เขียนใหม่เป็น

$$Vr'' + \frac{Vr'}{2} + \frac{Vr''}{4} = 0 \quad 2.5$$

เมื่อโพรม (prime) บอกถึงดิฟเฟอเรนเชียลเทียบกับ Z สมการที่ 2.5 นี้เรียกว่า สมการรังสีขนานแกน (paraxial ray equation) ค่าตอบของสมการที่ 2.5 นี้จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของขั้วการโฟกัส

ก. แบบโคอะแฟร์มวางขนานกัน



รูปที่ 2.8 แสดงโคอะแฟร์มเลนส์ช่องเปิด (aperture lens) แสดงถึงเส้นสมคักย์สำหรับ $E_2 > E_1$ ซึ่งเกิดจากขั้วไฟฟ้าแบบโคอะแฟร์ม

ขั้วการโฟกัสเช่นนี้ทำหน้าที่เป็นเลนส์ช่องเปิด ลำไอออนจะเดินทางจากบริเวณ ก. ซึ่งมีสนาม E_2 คงที่เท่ากับ E_1 ผ่านช่องเปิดอันกลางไปยังบริเวณ ข. ซึ่งมีค่า E_2 คงที่เท่ากับ E_1 การโฟกัสเกิดขึ้นในบริเวณรอบๆ ช่องเปิดอันกลาง ขอบเขตการโฟกัสและการขจัดตามแนวรัศมีของอนุภาคไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขณะมันผ่านตลอดขอบเขตนี้ ในกรณีนี้เราจะเขียนสมการที่ 2.5 ให้เหมาะกับการนี้ได้

$$\frac{d}{dz} (r' V) + \frac{r^3}{4} \frac{d}{dz} \left(\frac{V'}{r^2} \right) = 0 \tag{2.6}$$

โดยการพิจารณาว่า r คงที่โดยประมาณ ดังนั้นเมื่ออินทิเกรตความสัมพันธ์นี้จะได้

$$\left(r' V + \frac{rV'}{4} \right)_{\text{final}} = \left(r' V + \frac{rV'}{4} \right)_{\text{initial}} \tag{2.7}$$

ตอนแรกลำกำลังเดินทางขนานกับแกนจะได้ค่า r' เป็นศูนย์

$$\frac{1}{f} = -\left(\frac{r'}{r}\right)_{\text{final}} = \frac{V'_{\text{final}} - V'_{\text{initial}}}{4V} = \frac{E_2 - E_1}{4T} \quad 2.8$$

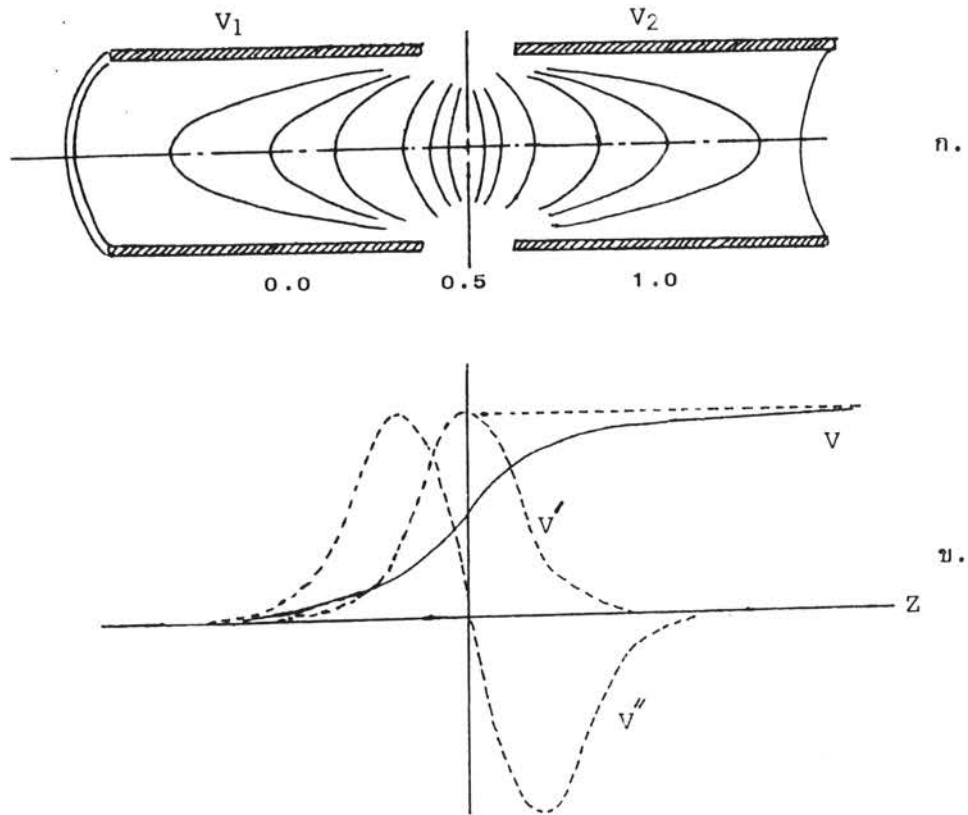
เมื่อ V เป็นศักย์ของโคอะแพร์มอันกลาง และ f คือ ความยาวโฟกัสของระบบ จากสมการที่ 2.8 แสดงว่า ในกรณีสนามการเร่ง ถ้าสนามไฟฟ้าที่ 2 มีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้าที่ 1 เลนส์จะทำหน้าที่รวมลำ และถ้าสนามไฟฟ้าที่ 1 มีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้าที่ 2 เลนส์กำลังทำหน้าที่กระจายลำ ในกรณีสนามการท่วงจะกลับกัน

ข. แบบทรงกระบอกวางเรียงกันโดยมีแกนร่วมกัน เลนส์ไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นระหว่างขอบของทรงกระบอกด้านใกล้กัน ดังรูปที่ 2.10 และถ้าเขียนกราฟระหว่าง V , V' และ V'' กับแกนของระบบจะได้ดังรูปที่ 2.9 เนื่องจากว่าอนุภาคเดินทางจากบริเวณที่สนามเป็นศูนย์ผ่านเลนส์ และเข้าไปข้างในบริเวณที่มีสนามเป็นศูนย์อีก ในกรณีเช่นนี้สมการรังสีขนานแกน 2.5 เขียนได้เป็น

$$\frac{d}{dz}(r' V^{1/4}) + \frac{1}{4} \frac{d}{dz} (r V^{-3/4} V') + \frac{3}{16} r V'^2 V^{-7/4} = 0 \quad 2.9$$

เมื่ออินทิเกรตสมการที่ 2.9 นี้ระหว่างจุดเข้าและจุดออกคลอเคลนส์จะพบว่า เทอม V' เป็นศูนย์ ดังนั้นสมการจะเหลือ

$$(r' V^{1/4})_{\text{final}} - (r' V^{1/4})_{\text{initial}} = -\frac{3}{16} \int_{\text{entrance}}^{\text{exit}} r V'^2 V^{-7/4} dz \quad 2.10$$

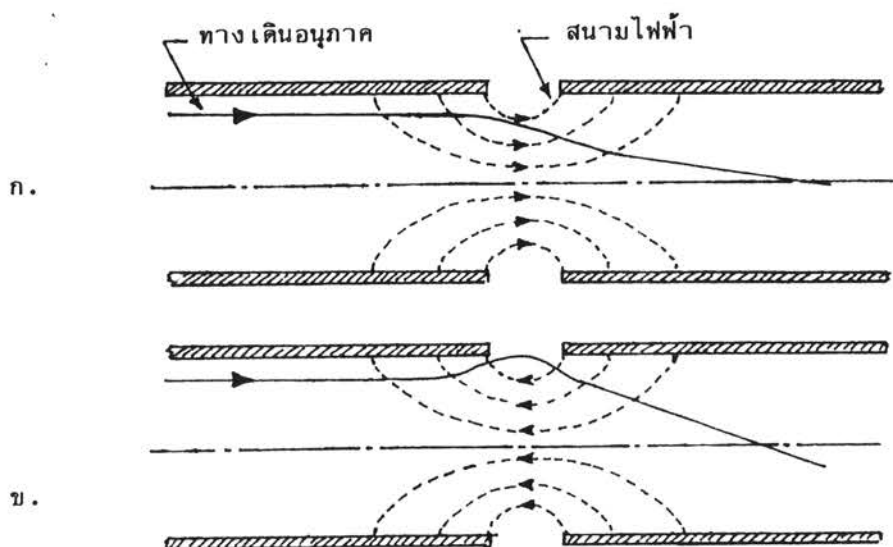


รูปที่ 2.9 ก) แสดงโคอะแกรมของเส้นสมศักย์ที่เกิดจากเลนส์ไฟฟ้าสถิต (ขั้วไฟฟ้าทรงกระบอก)
 ข) แสดงโคอะแกรมของการเขียนกราฟ V, V', V'' กับระยะทางตามแกน Z
 ของเลนส์ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากขั้วไฟฟ้าทรงกระบอก

เหมือนเช่นกรณีแรก การขจัดในแนวรัศมี r จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักระหว่างทางผ่านโดยตลอดขอบเขตการโฟกัส ถ้า V_1 กับ V_2 ต่างกันไม่มากนักความต่างศักย์ระหว่างทรงกระบอกจะมีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสมบูรณ์ของ V ถ้าค่า r' ตอนแรกเป็นศูนย์ สมการที่ 2.10 จะเขียนอย่างประมาณได้

$$\frac{1}{f} = \frac{-r'_{\text{final}}}{r_{\text{initial}}} \cong + \frac{3}{16} \left(\text{ค่าเฉลี่ยของ } \frac{V'^2}{V^2} \right) \quad 2.11$$

ลักษณะทางเดินของอนุภาคตลอดเลนส์การเร่งและเลนส์การหน่วง แสดงดังรูปที่ 2.10 ก) และ 2.10 ข)



รูปที่ 2.10 ก) แสดงโคจรแอมททางเดินของอนุภาคในเลนส์การเร่ง
ข) แสดงโคจรแอมททางเดินของอนุภาคในเลนส์การหน่วง

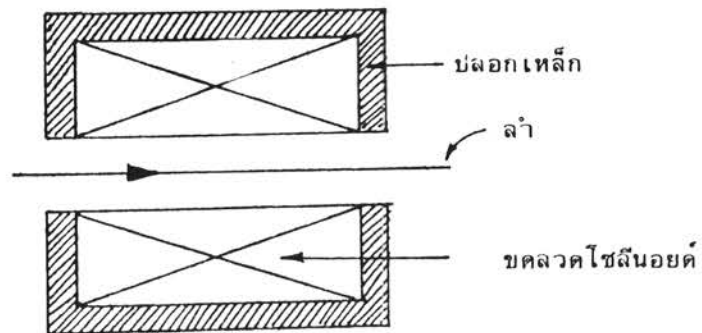
ในเลนส์การเร่ง (accelerating lens) สนามรอบๆ ช่องว่างจะบังคับอนุภาคไปทางด้านในขณะมันเข้าใกล้ช่องว่าง ที่บริเวณช่องว่างมันจะถูกเร่งและสนามตามแนวรัศมีที่อ่อนกว่าตามแนวแกนจะผลักมันออก เนื่องจากความเร็วของอนุภาคสูงมากและสนามตามแนวรัศมีอ่อนกว่าสนามตามแนวแกน การผลักมันออกจึงมีผลน้อยมากเมื่อเทียบกับตอน เบนเข้าตอนเริ่มต้น ดังนั้นมันจะพุ่งออกจากเลนส์ด้วยความเร็วโดยมีความเร็วในแนวรัศมีที่เข้าทางด้านใน

ในเลนส์การหน่วง (decelerating lens) อนุภาคจะถูกดึงออกไปจากแกนขณะมันเข้าใกล้ช่องว่าง มันผ่านช่องว่างออกมาด้วยความเร็วที่ลดลงและเข้าไปในสนามการโฟกัสที่แรงกว่าตอนก่อนเข้า และมันจะออกจากเลนส์ด้วยความเร็วที่มีความเร็วในแนวรัศมี

ความยาวโฟกัสสำหรับ เลนส์การเร่งและเลนส์การหน่วงจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากทางเดินแตกต่างกันไม่มากนัก คุณสมบัติของเลนส์ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากขั้วทรงกระบอก 2 อัน จะมีคุณภาพดีขึ้นถ้านำตะแกรงตัวนำมาวางขวางที่ขอบหนึ่งของทรงกระบอก โดยจะเกิดสนามระหว่างตะแกรงตัวนำที่ถี่กับขั้วไฟฟ้าทรงกระบอก ซึ่งจะทำให้การโฟกัสมีระยะสั้นลงถึงครึ่งหนึ่งของระยะเดิม ถ้าเป็นเลนส์การเร่งจะวางตะแกรงตัวนำขวางที่ขอบทรงกระบอกอันที่ 2 และถ้าเป็นเลนส์การหน่วงจะวางตะแกรงตัวนำขวางที่ขอบทรงกระบอกอันที่ 1 ซึ่งทำให้

เลนส์มีการโฟกัสอย่างรุนแรง ตะแกรงตัวนำที่นำมาวางขวางขอบทรงกระบอกนั้นต้องเลือกความถี่ของตะแกรงให้เหมาะสมและดูการใช้งานด้วย เพราะถ้าถี่เกินไปแล้วจะทำให้ไปขวางลำอนุภาคทำให้ลดการผ่านของลำลง และถ้าห่างเกินไปก็ทำให้ผลการโฟกัสมีประสิทธิภาพน้อยลง โดยปกติลำที่ปรากฏออกมาหลังการโฟกัสนี้ โดยประมาณแล้วจะขนานกันและลำไอออนซึ่งเดิมมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 เซนติเมตร ที่หัวไฟฟ้าโพรบจะลดลงเหลือเพียง 1 หรือ 2 มิลลิเมตร เท่านั้น ²

2.3.2 การโฟกัสโดยสนามแม่เหล็กตามแนวแกน (Focusing by axial magnetic fields) ลักษณะและรูปร่างของโครงสร้างซึ่งทำหน้าที่เป็นเลนส์การโฟกัสนี้ประกอบด้วยขดลวดโซลินอยด์ โดยวางแกนร่วมกับลำอนุภาคและหุ้มด้วยเหล็กเพื่อลดการหักเหของสนามแม่เหล็กที่หักเหออกไปทางอื่น ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดงโคแอมแกรมภาคตัดขวางของเลนส์แม่เหล็กทรงกระบอกสำหรับการโฟกัสโดยสนามแม่เหล็กตามแนวแกน

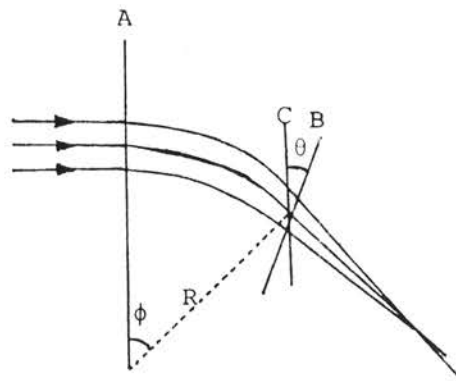
โดยทั่วไปแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะขนานกับแกน แต่จะมีสนามในแนวรัศมีบริเวณขอบของมันด้วย ถ้าลำอนุภาคที่เข้ามามีความเร็วในทิศทางตามแนวแกนกับตามแนวรัศมี ขณะที่ลำมาพบกับส่วนประกอบของสนามแม่เหล็กในแนวรัศมีที่ทางเข้า จะทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างส่วนประกอบของสนามในแนวรัศมีกับความเร็วของอนุภาคทำให้ลำเกิดการเคลื่อนที่แบบสกรู และเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปภายในโซลินอยด์ความเร็วเชิงมุมและความเร็วในแนวรัศมีของการเคลื่อนที่แบบสกรูนี้จะเกิดอันตรกิริยากับสนามแม่เหล็กตามแนวแกนอีก ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นแบบก้นหอยรอบๆ แกนมากขึ้นไปอีก ในที่สุดจะมาพบสนามแม่เหล็กตามแนวรัศมีที่ทางออกทำให้เกิดอันตรกิริยา

กับความเร็วของอนุภาคในแนวแกนซึ่ง เสริมการเคลื่อนที่แบบก้นหอย เพื่อพ้นจากสนามแม่เหล็ก ล่าอนุภาคจึงมี เส้นผ่าศูนย์กลาง เล็กลงมาก

เนื่องจากกลวิธีการโฟกัส ล่าอนุภาคจะหมุนรอบแกนของมินขณะผ่านเลนส์ ถ้าล่าไม่ สมมาตรรอบแกนตอน เริ่มต้น ความไม่สมมาตรนี้จะทำให้ล่าหมุนรอบแกนระหว่างกระบวนการโฟกัส แต่ถ้าล่าสมมาตรรอบแกนตอน เริ่มต้น ผลอันนี้จะสังเกตได้หลังจากได้โฟกัสแล้วเท่านั้น

ถ้าสนามแม่เหล็กที่ใช้แรงมาก แรงรีสเทอร์ริง (restoring force) จะแรงมาก และการขยายของล่าในแนวรัศมีจะน้อยมาก แม้ว่าสเปซ-ชาร์จ (space charge) จะมีความหนาแน่นมาก ล่าก็ยังถูกบังคับจากสนามตามแนวแกนที่กระจายอยู่ ซึ่งอันนี้เป็นกลวิธีที่ใช้ในแหล่งกำเนิดไอออนหลายๆ ชนิด (ดูหัวข้อ 2.1) เพื่อรักษาไอออนที่ได้จากการไอออไนซ์²

2.3.3 การโฟกัสที่ขอบ (edge focusing) วิธีกรานี้ใช้หลักที่ว่า เมื่อล่าอนุภาค ประจุ เดินทาง เข้าหรือออกจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วและขอบของแม่เหล็กที่มีรูปทรงต่างๆ กัน จะมีผลต่อล่าอนุภาคประจุ นั้น ดังนั้นหากจัดขั้วและขอบของแท่งแม่เหล็กให้เหมาะสม สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วและขอบของแม่เหล็กอาจจะปฏิบัติตัวเป็นเลนส์ในการโฟกัสล่าอนุภาคได้ ตัวอย่าง อันหนึ่งที่ใช้การ โฟกัสที่ขอบซึ่งพิจารณาได้ ดังรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 แสดงโคอะแกรมของทางเดินของล่าอนุภาคที่ขนานตอนต้นผ่าน เลนส์การ โฟกัสที่ขอบ

ถ้ามีล้าอนุภาคที่มีประจุเดินทางในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก ล้าอนุภาคที่ขนานกันนี้จะเข้าไปในขอบเขตของสนามแม่เหล็กซึ่งแสดงโดยเส้น A และเส้น B เนื่องจากส่วนบนมีฟลักซ์แม่เหล็กสูงกว่าส่วนล่าง ดังนั้นส่วนบนของล้าอนุภาคจะเลี้ยวเบนไปมากกว่าส่วนล่าง และเมื่อหันออกมาจากขอบเขตสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดการโฟกัส แต่ถ้าหากสนามแม่เหล็กมีขอบเขตเป็นเส้น A และเส้น C จะทำให้ล้าที่เลยจากขอบเขตออกมามีลักษณะขนานเหมือนเดิม แต่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าลดลง ²